

2026年春季講演会 日程表

建屋	会場名	定員	教室名	3/15(日)		3/16(月)		3/17(火)		3/18(水)	
				AM(9:00-12:00)	PM(13:30-18:30)	AM(9:00-12:00)	PM(13:30-19:00)	AM(9:00-12:00)	PM(13:30-19:00)	AM(9:00-12:00)	PM(13:30-17:00)
				11	18	11	20	11	20	11	13
70周年記念 講堂	70A_101	700	70周年記念 講堂	T13 原子層プロセス (ALP : Atomic Layer Process) の解	T13 原子層プロセス (ALP : Atomic Layer Process) の解	T24 人間 × AI × 口 ボティクスが拓く自律 材料研究のフロンティ	T24 人間 × AI × 口 ボティクスが拓く自律 材料研究のフロンティ	T22 【一般公開】宇 宙開発から宇宙産業 へ：ビジネス参入への			
西9号館	W9_222	287	デジタル多 目的ホール (W922)	表彰式	表彰式		T1 Lab to Fab 2 : 量産化とグリーン化を 突破するための半導体	使用不可			
西9号館	W9_221	64	コラボレー ションルーム			16.2	16.1	使用不可			
西9号館	W9_323	72	W9-323	合同M	合同M		13.2	11.3	CS 6.5&7.5	CS 6.5&7.5	
西9号館	W9_324	150	W9-324		合同K	合同K	合同K	合同K	KS1	KS1	
西9号館	W9_325	81	W9-325	11.1	11.1	合同M	11.2	16.3	16.3		
西9号館	W9_326	90	W9-326		7.1	3.12	3.12	3.5	3.5	3.5	
西8号館	W8E_101	160	W8E-101	13.3	13.3	13.7	13.7	13.7	13.7	13.7	13.7
西8号館	W8E_307	77	W8E-307		15.6	15.7	15.1	15.3	15.3		
西8号館	W8E_308	61	W8E-308			15.2	11.4		11.5		
西2号館	W2_401	255	W2-401	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	12.7
西2号館	W2_402	108	W2-402	15.5	15.5	12.6	12.6	12.1	12.1		
西講義棟1	WL1_201	269	WL1-201	12.6	T19 有機分子のフィ ジカル空間とサイバー 空間の狭間で；今、シ	3.1	T7 光熱変換による物 理化学と量子生命科学 のイノベーション		NT3 【一般公開】半 導体テクノロジーは ウェルビーイングを向	6.4	T9 技術イノベーショ ンを加速する薄膜新材 料とデバイス・プロセ
西講義棟1	WL1_301	273	WL1-301	12.7	T16 ナノバイオテク ノロジー分野における インフォマティクス技	12.7	T14 磁気科学と医工 融合が拓く次世代バイ オメディカル	12.7	T18 バイオ・エレク トロニクス・フォトニ クスの融合による		
西講義棟1	WL1_401	269	WL1-401		NT2 【一般公開】国 際性あるダイバーシ ティ実現へ；学術・産		NT1 : 【一般公開】就 活生必見！ 理科学の 知と技術者の挑戦		T23 時空間可換性が 拓く非平衡材料の新展 開（仮題）		
西講義棟2	WL2_101	108	WL2-101	6.3	6.3	6.4	6.4	3.2	CS 6.3&6.4	13.8	
西講義棟2	WL2_201	143	WL2-201	3.10	3.10(-16:00) ※16:30-ポスター	3.10	3.10	3.11	3.11	3.11	3.11
西講義棟2	WL2_301	143	WL2-301	3.7	3.7(-16:00) ※16:30-ポスター	3.7	3.8	3.1	3.7	3.8	3.8
西講義棟2	WL2_401	143	WL2-401		6.2	6.2	9.4	3.13	3.13	3.13	

2026年春季講演会 日程表

				AM(9:00-12:30)	PM(14:00-18:30)	AM(9:00-12:30)	PM(14:00-19:00)	AM(9:00-12:30)	PM(14:00-19:00)	AM(9:00-12:30)	PM(14:00-17:00)
				13	16	13	18	13	18	13	11
南講義棟	SL_101	165	SL-101		CS 6.1&15.4	KS4	KS4	KS4	KS4 ※16:30~ポスター		
南2号館	S2_201	75	S2-201		10.5 16:30-	10.4	10.4	13.4	2.4	10.1	10.1
南2号館	S2_202	75	S2-202	CS 2.3&7.4	CS 2.3&7.4		2.2	2.2	2.1	KS2	KS2
南2号館	S2_203	186	S2-203	大分類10チュートリアル アル 9:30-12:00	T5 光とキラリ ティー：その科学と応用	13.5 シリテク分科会賞授賞式・受賞記念講演	13.5	13.5	T11 次世代電子源と電子ビーム技術の新展開	13.5	13.5
南2号館	S2_204	173	S2-204	合同N チュートリアル 9:30-12:30	合同N	CS 3.8&3.11	T6 実用化目前のメタサーフィス	合同N	合同N	合同N ※11時までポスター	合同N
南4号館	S4_201	102	S4-201	3.1	3.14	10.2	10.2(14:00-17:15) 10.3(17:15-19:00)	6.6	CS 6.2&KS1	3.6	3.6
南4号館	S4_202	72	S4-202	9.3	9.2	9.2	9.1	7.3	9.5		
南4号館	S4_203	72	S4-203	13.4	13.4	7.2	7.2	13.1	3.9	3.9	
本館	M_B07	200	M-B07		T3 廃炉の未来を切り拓く放射線計測技術 — 福島第一原子力発	9.1	T2 組織における人材育成・技術伝承の現状と今後の展望(仮)	KS2	T10 半導体評価技術の最前線		
本館	M_B104	96	M-B104		KS4	6.6	12.4	12.3	12.3	12.4	12.4
本館	M_101	72	M-101		17.1	17.1	13.9		17.2	12.8	12.8
本館	M_103	98	M-103	大分類17 ナノカーボン チュートリアル 9:45~12:00	大分類8チュートリアル 14:30-17:00	12.3	12.3	8.2	8.2	8.1	8.1 15:45まで 8.6 16:00~
本館	M_107	75	M-107		8.4	13.6	13.6		8.5	8.3	
本館	M_110	80	M-110	3.3	3.3	3.2	3.2	3.4	3.4		
本館	M_123	112	M-123	FS	FS	FS	FS	12.4	12.2	12.2	
本館	M_124	182	M-124	13.5	17.3	12.5	12.5	12.5	12.5		
本館	M_135	54	M-135	1.6 ※16:30~大分類1ポスター	1.6 ※16:30~大分類1ポスター	1.1	1.5	1.3	1.4	1.2	
本館	M_178	299	M-178		T4 誤り耐性量子計算の最前線と展望	17.3	T21 次世代センシング・通信を拓く微細加工・MEMS技術の新展	17.3	17.3	17.3	17.3
本館	M_278	286	M-278		T17 ナノテクノロジーを駆使したバイオセンサーと2次元材料	6.1 (※11:30-ポスター)	T8 分布型音響センサ(DAS)による社会インフラの見える化と防	CS 6.1&13.3&13.5	6.1		
本館	M_374	286	M-374		T20 光機能材料と界面制御によるエネルギー変換研究の新展開	8.7 分科内招待	T12 プラズマが誘起する植物応答～プラズマから細胞内までの分	10.3	T15 AI時代における大規模ストレージ・不揮発性メモリ技術の将		

AM1 9:30~11:00 AM2 11:30~13:00 PM1 14:30~16:00 PM2 16:30~18:00

		3/15(Sun.)							3/16(Mon.)							3/17(Tue.)							3/18(Wed.)										
		AM1		AM2		PM1		PM2		AM1		AM2		PM1		PM2		AM1		AM2		PM1		PM2		AM1		AM2		PM1		PM2	
屋内運動場 PA	PA1	8.4	8	2	20	3.11	22	3.7	25	11	12	6.1	8	15.2	2	17-1	40	9	39	6.4	26	3.1	14	13.1	1	合同N	23	合同K	39				
	PA2	8.5	2	16	16	3.12	13	3.10	5	13.2	6	12.1	22	15.3	6					6.5	13	3.2	7	13.6	11	FS	16						
	PA3	12.5	27							13.3	3	15.1	2	15.4	11						3.6	6	13.8	17									
	PA4									13.4	2			15.5	10									KS4	8								
	PA5									13.9	11			15.7	4																		
	PA6													合同M	4																		
	PA7																																
	PA8																																
合計			37		36		35		30		34		32		37		40		39		39		27		37		39		39		39		
武道場 PB	PB1	13.5	9			10	57	1	69	3.3	5			6.6	15	17-2	39			6.3	32	12.4	15	8.1	13	12.3	32	7	10				
	PB2	13.7	16							3.4	4			6.2	18					12.2	9	12.8	8	8.3	5	12.7	21	8.2	12				
	PB3	15.6	1							3.5	6			K51	10					12.6	11												
	PB4									3.8	18																						
	PB5									3.9	4																						
	PB6									3.13	5																						
	PB7									3.14	2																						
	PB8																																
	PB9																																
	PB10																																
合計			26		0		57		69		44		0		43		39		0		52		23		18		53		22				
PA+PB合計																																	
63 36 92 99 78 32 80 79 39 91 50 55 92 61																																	

開催しない